PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-075210

(43) Date of publication of application: 12.03.2003

(51)Int.C1.

G01F 1/00 F17D 5/06 G01F 3/22 G01M 3/00 // G01F 1/66

(21)Application number: 2001-263854

(71)Applicant: OSAKA GAS CO LTD

TOHO GAS CO LTD TOYO GAS METER KK

(22)Date of filing:

31.08.2001

(72)Inventor: MATSUSHITA HIROSHI

MINAMI TADAYUKI FUJII YASUHIRO TAGAWA SHIGERU KIMURA YUKIO HIROYAMA TORU MIZUKOSHI JIRO HORI FUJIO

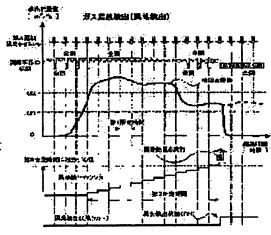
MORII NOBUYOSHI NAKAMURA NOBUHIRO

(54) GAS LEAK DETECTOR AND GAS METER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a gas leak detector or a gas meter which reduces the driving number of times of an adjusting means to reduce the current consumption of a battery for driving the adjusting means and reliably detects even a small rate of gas leakage.

SOLUTION: The gas leak detector or the gas meter having this detector comprises a main passage having a means for adjusting the opening of the passage, a subpassage having a flow rate detecting means, and a failure detecting means. The subpassage bypasses the main passage. The failure detecting means controls to fully close the adjusting means in the event of a failure detected, and the adjusting means detects the gas leak failure, based on a measured value by the flow rate detecting means with the adjusting means fully closed. The detecting means acts for detecting the failure every first specified time. If the detected flow rate based on the measured value by the flow rate detecting means with the adjusting means fully closed in the event of the failure exceeds a first specified flow rate continuously for over a second specified time, it detects the gas leak failure.



LEGAL STATUS

BEST AVAILABLE COPY

14.2 // 40.14. 11. 12. 14. 15. 16.14 (15.3) 14 (16.4) (16.4) (16.4) (16.4) (16.4) (16.4) (16.4) (16.4) (16.4)

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-75210 (P2003-75210A)

(43)公開日 平成15年3月12日(2003.3.12)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ				Ť	-7]-ド(参考)
G01F	1/00		G01F	1/00			T	2 F 0 3 0
							S	2F035
F17D	5/06		F17D	5/06				2G067
G01F	3/22		G01F	3/22			В	3 J O 7 1
G01M	3/00		G01M	3/00			С	
		審査請求	未請求 請求	項の数7	OL	(全 17	頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願2001-263854(P2001-263854)	(71)出願人	- 0000002 大阪瓦		会社	-	
(22)出顧日		平成13年8月31日(2001.8.31)	(71) 出願人	0002218 東邦瓦第	334 新株式:	会社		四丁目1番2号 町19番18号
			(71)出顧人	東洋ガス	 スメー:	ター株式 本江2795		
			(74)代理人	1000643 弁理士	344 岡田	英彦	络	3名)

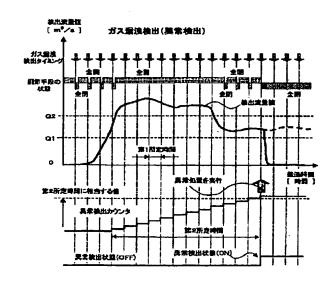
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ガス漏洩検出装置及びガスメータ

(57)【要約】

【課題】 調節手段の駆動回数を低減させて、調節手段の駆動に使用する電池の消費電流を低減させることができ、小流量のガス漏洩量であってもより確実にガスの漏洩を検出することができるガス漏洩検出装置あるいはガスメータを提供する。

【解決手段】 流路の開度量を調節する調節手段が設けられた主流路と、主流路の調節手段をバイパスし、流量検出手段が設けられた副流路と、異常検出手段とを備え、異常検出手段は、異常検出時に調節手段を全閉状態に制御し、調節手段が全閉状態の時の流量検出手段の測定値に基づいてガス漏洩異常を検出する。また、異常検出は、第1所定時間毎に行い、異常検出時における調節手段が全閉状態の時の流量検出手段の測定値に基づいた検出流量値が第1所定流量値以上である状態を、第2所定時間以上継続して検出した時に、ガス漏洩異常を検出するガス漏洩検出装置あるいは当該ガス漏洩検出装置を備えたガスメータ。



30

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 流路の開度量を調節する調節手段が設け られた主流路と、主流路の調節手段をバイパスし、流量 検出手段が設けられた副流路と、異常検出手段とを備え たガス漏洩検出装置であって、

異常検出手段は、異常検出時に調節手段を全閉状態に制 御し、調節手段が全閉状態の時の流量検出手段の測定値 に基づいてガス漏洩異常を検出する、ことを特徴とする ガス漏洩検出装置。

【請求項2】 って、

異常検出時は、第1所定時間毎である、ことを特徴とす るガス漏洩検出装置。

【請求項3】 請求項1または2に記載のガス漏洩検出 装置であって、

異常検出手段は、異常検出時における調節手段が全閉状 態の時の流量検出手段の測定値に基づいた検出流量値が 第1所定流量値以上である状態を、第2所定時間以上継 続して検出した時に、ガス漏洩異常を検出する、ことを 特徴とするガス漏洩検出装置。

【請求項4】 請求項1~3のいずれかに記載のガス漏 **洩検出装置であって、**

異常検出手段は、調節手段が全開状態の時の流量検出手 段の測定値に基づいた検出流量値が第2所定流量値以上 である時は、異常検出時であっても調節手段を全閉状態 に制御せず、全開状態に維持する、ことを特徴とするガ ス漏洩検出装置。

【請求項5】 請求項4に記載のガス漏洩検出装置であ って、

異常検出手段は、調節手段の全開状態あるいは全閉状態 にかかわらず、異常検出時における流量検出手段の測定 値に基づいた検出流量値が第1所定流量値以上である状 態を、第2所定時間以上継続して検出した時に、ガス漏 洩異常を検出する、ことを特徴とするガス漏洩検出装

【請求項6】 請求項1~5に記載のガス漏洩検出装置 であって、更に、ガスの遮断手段、あるいは異常の表示 手段、あるいは警報手段を備え、

異常検出手段は、ガス漏洩異常を検出した場合に、遮断 手段を用いてガスを遮断し、あるいは表示手段を用いて 40 異常を表示し、あるいは警報手段を用いて警報を発する 異常処置を実行する、ことを特徴とするガス漏洩検出装

【請求項7】 請求項1~6のいずれかに記載のガス漏 **洩検出装置を備えたガスメータ。**

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、天然ガス、プロバ ンガス(LPG)等のガスの漏洩を検出するガス漏洩検 タに関する。

[0002]

【従来の技術】飲食店や工場等では、熱源としてガスが 使用されている。とのような飲食店や工場等では、深夜 等の営業時間外あるいは稼動時間外ではガスの使用量が ほぼ0(ゼロ)であり、営業時間内あるいは稼動時間内 では、ガスの使用量が頻繁に変動し、ガス流量値の最小 値と最大値との差が非常に大きい。従来、飲食店や工場 等に設置され、ガス流量値に基づいてガスの漏洩を検出 請求項1に記載のガス漏洩検出装置であ 10 するガス漏洩検出装置あるいは当該ガス漏洩検出装置を 備えたガスメータが知られている。例えば、ガスの流量 値に基づいてガスの漏洩を検出するガス漏洩検出装置を 備えた従来のガスメータは、1時間毎にガス流量値を検 出し、24時間(1日)に1度も所定流量値以下の状態 にならなかったことを、1ヶ月連続して検出した場合に (設備等が24時間連続稼動する場合があることを想定 して)、ガスの漏洩異常であると検出している(この場 合は、1ヶ月連続しても、安全上で問題ないレベルのガ ス漏洩量を所定流量値に設定している)。また、流量検 出手段としては、超音波式流量検出手段を備え、例え 20 ば、2秒毎に、その時点で配管内を通過しているガスの 速度(その時点での瞬間速度)を求めて、その時点での ガスの体積(その時点での瞬間流量)を検出してガスの 使用量の積算、ガス漏洩量の判定等に使用している。と とろで、超音波式流量検出手段は、小流量(ガス速度が 小さい場合)の検出精度がやや低い。このため、飲食店 や工場等のような広範囲にわたるガス流量値を正確に検 出するために、従来のガス漏洩検出装置あるいはガスメ ータは、弁(流量調節手段)が設けられた大流量用(大 口径)の主流路と、弁をバイパスするように設けられた 小流量用(小口径)の副流路とを備えている。そして、 主流路の、副流路でバイパスされない部分に大流量用の 第1流量検出手段を設け、副流路に小流量用の第2流量 検出手段を設けている。また、ガス漏洩検出装置あるい はガスメータには、弁を開閉制御する制御手段が設けら れている。従来のガス漏洩検出装置あるいはガスメータ は、この制御手段を用いて、第1流量検出手段あるいは 第2流量検出手段の出力に基づいて検出されたガス流量 値に基づいて弁を開閉制御している。すなわち、大流量 のガスを供給する場合(ガスの使用量が多い場合)に は、弁を開制御してガスを主流路及び副流路に流す。ま た、小流量のガスを供給する場合(ガスの使用量が少な い場合)には、弁を閉制御してガスを副流路のみに流 す。

【0003】従来のガス漏洩検出装置あるいはガスメー タでは、第1流量検出手段及び第2流量検出手段として 電気的な流量検出手段を用いているため、電源が必要で ある。ここで、ガス漏洩検出装置あるいはガスメータ は、外部電源に接続し難い場所に設置されることが多 出装置あるいは当該ガス漏洩検出装置を備えたガスメー 50 い。そとで、第1流量検出手段及び第2流量検出手段の

電源として内蔵電池が用いられている。一方、第1流量検出手段及び第2流量検出手段を連続動作させると、内蔵電池の使用可能時間が短くなる。そこで、内蔵電池の使用可能時間を長くするために、第1流量検出手段及び第2流量検出手段の一方を選択的に動作させている。さらに、第1流量検出手段及び第2流量検出手段を動作させる時には、所定時間毎(例えば、2秒毎)に間欠動作させている。また、弁を開閉制御する際にも内蔵電池の電流を消費する。ここで、弁の開閉制御を、ガスの流量に基づいて制御(大流量で弁を開制御し、小流量で弁を閉制御りする場合は、飲食店や工場等のガスを使用する設備側の使用状態に伴って開閉制御の頻度が変動する。このため、内蔵電池の容量は、設備側の使用状態を予め想定し、想定した使用状態を充分満足する大きな容量に設定している。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ガス漏洩検出装置ある いはガスメータは、内蔵電池の使用可能時間を長くする ために、消費電流を極力低減できるように構成されてい る。第1流量検出手段及び第2流量検出手段の選択動作 20 及び間欠動作も、消費電流を低減するためのものであ る。また、弁を開閉制御する際にも電流を消費する。例 えば、弁を閉状態から開状態(全閉位置から全開位置) に動作させる際には、弁の全閉位置から全開位置までの 弁の移動量にほぼ比例した、通電時間に対応する電流が 消費される。また、消費電流を低減するために、保持電 流が不要な弁を用いている。また、従来のガス漏洩検出 装置あるいはガスメータは、小流量の場合(ガス速度が 小さい場合)は弁を閉状態に制御して、小流量の検出誤 差がより小さい第2流量検出手段を用いている。しか し、小流量であっても弁を開状態に制御して第1流量検 出手段を用いてガス流量を検出しても、第2流量検出手 段で検出した場合より誤差は少し大きくなるが、ガスの 使用量を積算するための実用上、許容誤差範囲内に充分 収めることが可能である。ただし、ガスの漏洩量を検出 するためには、微小なガス流量値をより正確に検出する ことが必要である。以上より、ガスの使用量を積算する 場合は弁を開状態に制御してガス流量値を検出し、ガス の漏洩量をより正確に検出する場合は弁を閉状態に制御 してガス流量値を検出する。また、弁の開閉制御を、検 出したガス流量に基づいて実行すると、設備等の使用状 況により、例えば、1時間に10回以上も駆動される場 合がある。しかし、ガスの漏洩量を検出する場合のみ弁 を開閉制御すれば、例えば、1時間に2回(開状態から 閉状態、そして閉状態から開状態)の駆動で充分であ る。そとで、本発明は、調節手段の駆動回数を低減させ て、調節手段の駆動に使用する電池の消費電流を低減さ せることができ、小流量のガス漏洩量であってもより確 実にガスの漏洩を検出することができるガス漏洩検出装 置あるいはガスメータを提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため の本発明の第1発明は、請求項1に記載されたとおりの ガス漏洩検出装置である。請求項1に記載のガス漏洩検 出装置では、異常検出手段は、異常検出時に調節手段を 全閉状態に制御し、調節手段が全閉状態の時の流量検出 手段の測定値に基づいてガス漏洩異常を検出する。請求 項」に記載のガス漏洩検出装置を用いれば、普段(異常 検出時でない場合)は、調節手段を全開状態に制御して おき、ガス漏洩量を検出する場合(異常検出時の場合) に、調節手段を全閉状態にしてより小さな誤差でガス流 量値を検出する。その際、ガス流量値(検出流量値)は 流量検出手段の測定値と調節手段の状態(との場合は全 閉状態)とに基づいて検出される。これにより、調節手 段の駆動回数を低減させて、調節手段の駆動に使用する 電池の消費電流を低減させることができる。また、小流 量のガス漏洩量であっても、より正確に検出流量値を求 めることで、より確実にガスの漏洩を検出することがで

【0006】また、本発明の第2~第3発明は、請求項2~3に記載されたとおりのガス漏洩検出装置である。請求項2~3に記載のガス漏洩検出装置では、異常検出時は、第1所定時間毎である。また、異常検出手段は、異常検出時における調節手段が全閉状態の時の流量検出手段の測定値に基づいた検出流量値が第1所定流量値以上である状態を、第2所定時間以上継続して検出した時に、ガス漏洩異常を検出する。請求項2~3に記載のガス漏洩検出装置を用いれば、第1所定時間毎(例えば、1時間毎)に異常検出を行い、検出流量値が第1所定流量値以上であることを第2所定時間以上継続(例えば、720時間以上継続)して検出した場合にガス漏洩異常を検出するので、より確実にガスの漏洩を検出することができる。

【0007】また、本発明の第4~第5発明は、請求項4~5に記載されたとおりのガス漏洩検出装置である。請求項4~5に記載のガス漏洩検出装置では、異常検出手段は、調節手段が全開状態の時の流量検出手段の測定値に基づいた検出流量値が第2所定流量値以上である時は、異常検出時であっても調節手段を全閉状態に制御せず、全開状態に維持する。そして、異常検出手段は、調節手段の全開状態あるいは全閉状態にかかわらず、異常検出時における流量検出手段の測定値に基づいた検出流量値が第1所定流量値以上である状態を、第2所定時間以上継続して検出した時に、ガス漏洩異常を検出する。請求項4~5に記載のガス漏洩検出装置を用いれば、異常検出のタイミングであってもガス流量値が多い場合(第2所定流量値以上である場合)は調節手段を全閉状

(第2所定流量値以上である場合)は調節手段を全閉状態に制御せず全開状態に維持する。このため、ガスを使用している設備等のガス使用量が多い場合には調節手段 50 を全開状態に維持して設備等へのガス供給量が不足する ことを回避できる。そして、調節手段を全開状態に維持した場合であっても、異常検出は継続して行う。調節手段の全開/全閉の状態にかかわらず、異常検出タイミングにおける検出流量値が第1所定流量値以上であることを第2所定時間以上継続(例えば、720時間以上継続)して検出した場合にガス漏洩異常を検出するので、より確実にガスの漏洩を検出することができる。また、不用な調節手段の制御を低減して、電池の消費電流を更に低減できる。

【0008】また、本発明の第6発明は、請求項6に記 10 載されたとおりのガス漏洩検出装置である。請求項6に 記載のガス漏洩検出装置では、異常検出手段は、ガス漏 洩異常を検出した場合に、遮断手段を用いてガスを遮断 し、あるいは表示手段を用いて異常を表示し、あるいは 警報手段を用いて警報を発する異常処置を実行する。請 求項6に記載のガス漏洩検出装置を用いれば、速やかに 異常処置あるいは異常の連絡ができる。

[0009]また、本発明の第7発明は、請求項7に記載されたとおりのガスメータである。請求項7記載のガスメータを用いれば、調節手段の駆動回数を低減させて、調節手段の駆動に使用する電池の消費電流を低減させることができ、小流量のガス漏洩量であっても確実にガスの漏洩を検出することができるガスメータを実現できる。

[0010]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を図面 を用いて説明する。以下、本発明のガス漏洩検出装置を 備えたガスメータを例にして説明する。まず、図1~図 3は、超音波式流量検出手段でガス流量値を検出する原 理を説明するための模式図である。図1~図3では、ガ スは左側から右側に流れているものとする。図1に示す ように、主流路10に、一対の超音波式流量検出手段 (第1発信受信機(上流)41と第2発信受信機(下 流) 42) を設ける。第1発信受信機(上流) 41と第 2発信受信機(下流)42は、所定の距離(この場合 音波の発信受信器は、発信器と受信器に切り替え可能で あり、一方の発信受信器から発信された超音波が、他方 の発信受信器で受信されるまでの時間を測定する。とと で、ガスは主流路10内をvr[m/s]の速度で流れ ているものとする。この場合の単位時間 [s] あたりの ガス流量Q[m³/s]は、主流路の断面積をS[m³] とすると、Q[m'/s] = S[m'] * vr[m/s](式1)で与えられる。以下の説明では、実際のガス流 量は、ガスの速度分布が主流路10の中心部分と主流路 10の配管近傍で異なる等により種々の補正が必要であ るが省略している。ガス流量を検出するために、第1発 信受信機(上流)41と第2発信受信機(下流)42 は、ガスの速度 (この場合はvr[m/s])を測定す るために、超音波の到達時間を測定する。まず第1発信 受信機(上流)41から超音波を発信して、第2発信受 信機(下流)42で受信し、到達時間を測定する。との 時の到達時間をtl[s]として、当該ガスによる音の 伝搬速度をVg[m/s]とすると、Vg+vr=L/ tl(式2)が成立する。Vg[m/s]は、ガス成分 及び当該成分の比率と、温度等に依存して様々に変動す る。よって、Vgを式から消去するために、次に第2発 信受信機(下流)42から超音波を発信して、第1発信 受信機(上流)41で受信し、到達時間を測定する。と の時の到達時間をt2[s]とすると、Vg-vr=L /t2(式3)が成立する。ととで、(式2)と(式 3) から、vr=(L/t1-L/t2)*1/2(式 4) が成立し、Vgを消去し、ガス成分及び当該成分の 比率、温度等に依存されることなく、Vrをより正確に 検出することができる。ここで、(式4)を変形する $\angle vr = L*(t2-t1)/(2*t1*t2)$ (式5) が得られる。この時、t1[s]及びt2 [s]を、デジタル値で検出する場合は、「t2-t 1」の値が小さくなると、LSBの影響が大きくなり、 検出値(この場合はvr)に含まれる誤差の割合が増大 する。すなわち、ガス速度がO(ゼロ)に近いほど(t

2-t1が0に近いほど) 誤差が大きくなり、ガス速度

が大きいほど誤差が小さくなる。つまり、検出するガス

速度は、実際のガス速度が小さいほど誤差が大きく、実

際のガス速度が大きいほど誤差が小さい。 【0011】次に、図2を用いて、ガスを流す流路に、 主流路10と副流路20を用いた場合の効果について説 明する。この例では、主流路10内の一部を分離して副 流路20を設けているが、図7に示すように、主流路1 0の一部を、別の配管等を用いてバイパスするように副 流路20を設けてもよい。また、副流路は、流路を全開 状態あるいは全閉状態に調節可能な調節手段30をバイ バスするように構成されている。 図2では当該調節手段 30を全閉状態にした場合の図である。ととで、ガス は、副流路20が設けられていない部分の主流路10を v1[m/s]の速度で流れているものとする。この場 合の単位時間 [s] あたりのガス流量値Q 1 [m³/ s]は、主流路の断面積をS1[m¹]とすると、Q1 [m'/s] = S1 [m'] * v1 [m/s] (式6) で 40 与えられる。ことで、調節手段30が全閉状態である場 合は、ガスは副流路20を流れる。この時、副流路20 内を流れるガス流量値Q2 [m³/s]は、Q2 = Q1 である。また、副流路20の断面積をS2[m³]とし て、ガスは、副流路20内をv2[m/s]の速度で流 れているものとする。この場合、Q2 [m³/s]=S 2[m1]*v2[m/s](式7)で与えられる。ま た、S1>S2ならば、v1<v2が成立する。これに より、副流路20にガスを流すことにより、ガス速度を 増加させることができ、ガス速度の検出誤差を小さくす

ることができる。

に収まらない可能性がある。しかし、全閉状態の時に発 生する検出流量値の誤差範囲は、ガス漏洩量の検出につ

【0012】次に、図3を用いて、ガスを流す流路に、 主流路10と副流路20を用いた場合の別の効果につい て説明する。この例では、主流路10、副流路20、調 節手段30の構成は図2と同じである。また、図3では 当該調節手段30を全開状態にした場合の図である。と とで、ガスは、副流路20が設けられていない部分の主 流路10をv1 [m/s]の速度で流れているものとす る。この場合の単位時間[s]あたりのガス流量Q1 [m³/s]は、主流路の断面積をS1[m³]とする $\xi \in Q1 \ [m'/s] = S1 \ [m'] * v1 \ [m/s] \tau 10$ ある。ととで、調節手段30が全開状態である場合は、 ガスは調節手段30の下流の主流路10と、副流路20 の双方に流れる。との時、副流路20の断面積をS2 [m³] として、ガスは、副流路20内をv3[m/ s]の速度で流れているものとする。この時、副流路2 ○内を流れるガス流量値Q4 [m³/s]は、Q4 [m³ /s]=S2[m³]*v3[m/s]で(式8)で与 えられる。また、調節手段30の下流の主流路10に流 れるガスの速度もv3 [m/s] である。調節手段30 の下流の主流路10の断面積をS3[m²]とすると、 調節手段30の下流の主流路10内を流れるガス流量値 Q3 $[m^3/s]$ t, Q3 $[m^3/s]$ = S3 $[m^2]$ * v3 [m/s] (式9) で与えられる。 ととで、Q1= Q3+Q4であり、仮にS2+S3=S1ならば、v1= v3であり、この場合はガス速度を増加させることは できない。しかし、S3/S2が予め判っていれば、副 流路20のガス流量値(Cの場合は、Q4)を検出すれ ば、調節手段30の下流の主流路10内を流れるガス流 量値Q3は、Q3 [m³/s] = Q4 [m³/s] *S3 [m']/S2[m'](式10)により演算で求めると とができる。すなわち、副流路20のみに流量検出手段 を設けても、主流路10のガス流量を間接的に検出する ことが可能である。この場合、主流路10の流量検出手 段を省略することができる。

いて、充分許容誤差範囲内に収めるととができる。 【0014】図5は、図2及び図3の主流路10、副流 路20、調節手段30を有する構造において、「副流路 が設けられていない部分の主流路に超音波式流量検出手 段を設けた場合の検出流量値特性」の例を示している。 との場合、検出流量値は調節手段30の全閉状態/全開 状態に依存されない。また、「副流路に超音波式流量検 出手段を設けた場合の検出流量値特性」における全閉状 態と比較して、同量のガス流量値の検出(例えば、図4 及び図5中のQ1)に対して、検出するガス速度が小さ いので、検出流量値の誤差範囲が比較的増大している。 全開/全閉状態の時に発生する検出流量値の誤差範囲 は、ガスの使用量の積算については実用上、許容誤差範 囲内に充分収めることが可能である。以上より、ガス温 洩の検出には、より少ないガス流量値をより正確に検出 するために、調節手段30を全閉状態に制御して副流路 20に設けられた超音波式流量検出手段を用いる。ま た、ガス使用量の積算には、図4及び図5に示した、ど

【0013】次に、図4及び図5を用いて、超音波式流 量検出手段を用いてガス流量値を検出した場合の検出流 量値特性(誤差を含む)について説明する。図4は、図 2及び図3の主流路10、副流路20、調節手段30を 有する構造において、「副流路に超音波式流量検出手段 を設けた場合の検出流量値特性」の例を示している。と の場合、調節手段30が全閉状態の時はガス速度を増加 させるので、調節手段30が全開状態の時に比べて非常 に小さな誤差範囲を含む検出流量値を得ることができ る。調節手段30が全開状態の時は、調節手段30の下 流の主流路10に流れるガス流量値を、(式10)に示 した演算で求める際に、誤差を増大させるので、検出流 量値の誤差範囲が比較的増大する。全開状態の時に発生 する検出流量値の誤差範囲は、ガスの使用量の積算につ いては実用上、許容誤差範囲内に充分収めるととが可能 であるが、ガス漏洩量の検出については許容誤差範囲内 50

の検出流量値を用いてもよい。 【0015】図6は、本発明のガス漏洩検出装置を備え たガスメータの一実施の形態のブロック図を示してい る。本実施の形態のガス漏洩検出装置を備えたガスメー タは、大流量(所定流量以上)のガスを供給可能な主流 路10と、小流量(所定流量未満)のガスを供給可能な 副流路20を備えている。副流路で流すことができるガ スの量が小流量であり、主流路で流さなければならない ガスの量が大流量である。主流路10には、調節手段3 0が設けられている。調節手段30としては、例えば、 主流路10の流路を開閉する弁が用いられる。副流路2 0は、主流路10に設けられた調節手段30をバイバス するように設けられている。第1流量検出手段40は、 副流路20でバイバスされていない主流路10の部分に 設けられており、小流量から大流量の広範囲におけるガ スの使用量を積算するための流量検出用である。第2流 量検出手段50は、副流路20に設けられており、微小 なガス漏洩量をより正確に検出するための流量検出用で ある。異常検出手段100は、調節手段30の全開/全 閉制御、ガス使用量の積算、ガス漏洩検出、ガス漏洩異 常検出時の異常処置等を行う。また、異常検出手段10 0は、ガス漏洩異常を検出した場合に作動させる遮断手 段70(ガスを遮断する)、表示手段80(異常を表示・ する)、警報手段90(警報を発する)と接続されてい る。また、電源120は、異常検出手段100に接続さ れ、異常検出手段100、第1流量検出手段40、第2 流量検出手段50、調節手段30等に電源を供給する。 既に説明したように、第2流量検出手段50でガスの使 用量を検出することが可能であるので、その場合は第1 流量検出手段40を省略してもよい。また、ガス漏洩検

50

出装置のみとして構成する場合も、第 1 流量検出手段を 省略してもよい。

【0016】図7は、本発明のガス漏洩検出装置を備え たガスメータの一実施の形態の概略構成図を示してい る。本実施の形態では、第1流量検出手段40及び第2 流量検出手段50として、超音波式流量検出手段を用い ている。。第1流量検出手段40は、第1発信受信器 (上流) 41と第2発信受信器(下流) 42で構成さ れ、第2流量検出手段50は、第3発信受信器(上流) 51と第4発信受信器(下流)52で構成されている。 第1及び第2の流量検出手段40、50は、ガスの流れ を妨げることなく、且つ流路面積にも影響を及ぼさない ように、流路の外側に所定の角度を設けて備えられる。 また、本実施の形態では、調節手段30は、固定部材3 3と、可動部材32と、ステップモータ31を用いてい る。ステップモータ31を駆動することで、可動部材3 2を摺動させ、固定部材33に設けられた開口部33a と可動部材32に設けられた開口部32aとの相対位置 を制御して、主流路10を開閉制御する。また、電源1 20は、長期間の継続動作を内蔵電池で行うために、複 20 数の電池121を並列に接続している。

【0017】次に、図8、図9を用いて調節手段30の 構造を説明する。固定部材33は、複数の開口部33a が設けられ、主流路10内に固定される。図8、図9に 示す例では、固定部材33の開口部33aは、6箇所設 けられ、開口部33aと閉口部33bが交互に配置され る。この例では、開口部33aと閉口部33bの角度θ は、ほぼ30°に設定されている。また、同様に可動部 材32は、図8、図9に示すように、開口部32aが、 6箇所設けられ、開口部32aと閉口部32bが交互に 配置され、開口部32aと閉口部32bの角度θは、ほ ぼ30°に設定されている。そして、ステップモータ3 1のロータ31aが、可動部材32の中心に固定され る。可動部材32と固定部材33は、互いの中心が重な るように、また、可動部材32の当接部32cが固定部 材33のストッパ33cとストッパ33dの間に位置す るように組み合わされる。当接部32cがストッパ33 cに当接するまでステップモータ31により可動部材3 2を反時計方向に駆動すると、調節手段30は全開位置 に制御される。また、逆に当接部32cがストッパ33 dに当接するまでステップモータ31により可動部材3 2を時計方向に駆動すると、調節手段30は全閉位置に 制御される。

【0018】次に、図10に異常検出手段100の構成図の例を示す。異常検出手段100は、CPU110を中心に構成され、バス115にて、各回路及び素子と接続されている。記憶手段は、ROM140とRAM130で構成され、バス115にてCPU110と接続されている。制御プログラムは、ROM140に記憶され、RAM130には、CPU110の処理結果等を一時的

に記憶する。とこで、ROM140には、EPROM、EEPROM、FlashROM等が用いられるが、とれに限定されない。また、RAM130には、DRAM、SRAM等が用いられるが、これに限定されない。また、ROM140とRAM130は、CPU110の内部にあってもよい。電源120は、異常検出手段100内の回路及び素子に電源を供給するとともに、発信受信器41、42、51、52、ステップモータ31、LCD表示器81、LED82、遮断用電磁弁71、警報10ブザー91等にも電源を供給する。

【0019】切替回路310は、バス115にてCPU 110に接続され、入出力切替器312を切り替える。 入出力切替器312は、第1発信受信器(上流)41か ら超音波を発信させ第2発信受信器(下流)42で受信 する動作と、第2発信受信器(下流)42から超音波を 発信させ第1発信受信器(上流)41で受信する動作と を切り替える。同様に、切替回路330は、バス115 にてCPU110に接続され、入出力切替器332を切 り替える。入出力切替器332は、第3発信受信器(上 流) 51から超音波を発信させ第4発信受信器(下流) 52で受信する動作と、第4発信受信器(下流)52か ら超音波を発信させ第3発信受信器(上流)51で受信 する動作とを切り替える。出力回路320は、バス11 5にてCPU110に接続され、発信信号を入出力切替 器312を経由させて一方の発信受信器に伝える。入力 回路210は、バス115にてCPU110と接続さ れ、他方の発信受信器が受信した信号をCPU110に 伝える。同様に、出力回路340は、バス115にてC PU110に接続され、発信信号を入出力切替器332 を経由させて一方の発信受信器に伝える。入力回路22 0は、バス115にてCPU110と接続され、他方の 発信受信器が受信した信号をCPU110に伝える。 【0020】入力回路230は、バス115にてCPU 110と接続され、入力スイッチ200の操作状態をC PU110に伝える。入力スイッチ200は、ガスメー タに備えられ、ガスの積算量表示を切り替える場合、自 己診断の実施を要求する場合、ガス漏洩異常の検出状態 から復帰する場合等に使用される。出力回路350は、 バス115にてCPU110に接続され、CPU110 からの出力信号をステップモータ31の駆動信号に変換 する。ステップモータ31は、異常検出手段100から の駆動信号に基づいて、主流路を閉鎖あるいは開通させ る。出力回路360は、パス115にてCPU110に 接続され、CPU110からの出力信号をLCD表示器 81の表示信号に変換する。LCD表示器81は、異常 検出手段100からの表示信号に基づいて、表示部分に ガスの積算量、ガス漏洩異常検出時の異常状態等を表示 する。出力回路370は、バス115にてCPU110

に接続され、CPU110からの出力信号をLED82

の駆動信号に変換する。LED82は、異常検出手段1

00からの駆動信号に基づいて、異常検出手段100の自己診断結果、ガス漏洩異常検出時の異常状態等を表示する。例えば、正常である場合は点灯、異常である場合は点滅する。出力回路380は、バス115にてCPU110に接続され、CPU110からの出力信号をガス遮断用電磁弁71の駆動信号に変換する。ガス遮断用電磁弁は、ガス漏洩異常検出時に異常検出手段100からの駆動信号に基づいて、ガスを遮断する。出力回路390は、バス115にてCPU110に接続され、CPU110からの出力信号を警報ブザー91の駆動信号に変 10換する。警報ブザー91は、ガス漏洩異常検出時に異常検出手段100からの駆動信号に基づいて、警報音を発

【0021】◆ [検出タイミング] 次に、図11を用いて、ガス漏洩量の検出タイミングについて説明する。

する。

[ガス使用量測定タイミング] ガスメータの場合は、例えば2秒毎に、ガスの使用量を積算するためのガス流量値を検出する。図11中の「ガス使用量測定タイミング」の矢印が、2秒毎のタイミングを示している。このタイミングで、第1流量検出手段40あるいは第2流量 20検出手段50で測定した超音波の到達時間と調節手段の状態とに基づいて検出したガス流量値を積算し、ガス使用量を求める。ここで、第1流量検出手段40あるいは第2流量検出手段50のどちらを用いてもよいし、第1流量検出手段40を持たないガスメータあるいはガス漏洩検出装置を構成してもよい。

【0022】 [ガス漏洩検出タイミング] ガス漏洩検出タイミングは、ガス使用量測定タイミングほど短い間隔で検出しなくてもよい。例えば、1時間毎(第1所定時間に相当する) に検出してもよい。図11中の「ガス漏洩検出タイミング」の矢印が、1時間毎のタイミングを示している。このタイミングで、一旦調節手段30を全閉状態に制御して副流路20のみにガスを流して第2流量検出手段50で測定した超音波の到達時間と調節手段の状態とに基づいて検出したガス流量値に基づいてガス漏洩を検出する。ここで、調節手段30の制御状態と第1及び第2流量検出手段40、50での測定方法の組み合わせは、種々の方法が考えられ、どのような方法を用いてもよい。以下に例を列挙する。

- (1)ガス漏洩検出タイミングで、調節手段30を全閉 状態に制御して第2流量検出手段で測定する。
- (2) ガス漏洩検出タイミングで、前回(この例では2 秒前)のガス使用量測定結果が所定流量値未満であった 場合に、当該ガス漏洩検出タイミングで、調節手段30 を全閉状態に制御して第2流量検出手段で測定する。
- (3)ガス漏洩検出タイミングにおいて、まず調節手段30が全開状態の場合に、一旦第1流量検出手段40で測定して所定流量値未満であった時に、続いて調節手段30を全閉状態に制御して第2流量検出手段50で再度測定する。

(4)ガス漏洩検出タイミングにおいて、まず調節手段30が全開状態の場合に、一旦第2流量検出手段50で測定して所定流量値未満であった時に、続いて調節手段30を全閉状態に制御して第2流量検出手段50で再度測定する。

上記の(1)、(2)の方法を用いた場合は、ガス漏洩検出時の制御がシンプルであるが、当該タイミングにおいて、設備等のガス使用量が多い場合、調節手段を一旦全閉状態にすると、ガス供給量が不足する可能性がある。(2)の方法の方が、(1)の方法よりも比較的、ガス供給量の不足が発生する確率は低くなる。(3)及び(4)の方法では、この問題は解消される。また、(4)は第1流量検出手段40が設けられていない場合でも用いることができる。

【0023】 [調節手段の状態及び調節手段の消費電 流]調節手段30は、「ガス漏洩検出タイミング」に て、上記(2)、(3)、(4)のいずれかの方法を用 いた場合は、必要であれば全閉状態に制御される。ま た、全閉状態に制御されて第2流量検出手段50による 測定が終了したら、全開状態に制御される(戻され る)。調節手段30は、普段は全開状態を維持しており (通電は停止されている)、「ガス漏洩検出タイミン グ」にて、必要であれば通電されて全開状態から全閉状 態に制御される。そして、全閉状態では通電が停止さ れ、第2流量検出手段50による測定が終了したら、通 電されて全閉状態から全開状態に制御される。そして、 全開状態では通電が停止されている。つまり、調節手段 30は、第1所定時間毎に、全開状態から全閉状態、そ して全閉状態から全開状態の2回駆動されるのみであ る。従来のガスメータは、設備等のガス使用量の変動に 応じて、使用量が多い場合は調節手段30を全開状態に 制御して、使用量が少ない場合は調節手段30を全閉状 態に制御している。とのため、例えば、ガスメータの耐 用年数である10年に80万回の駆動を想定して内蔵電 池の容量を設定している。しかし、本実施の形態のガス メータでは設備等のガス使用量に依存されず、第1所定 時間毎に2回駆動するのみである。この場合、同じ10 年での駆動回数は約17.5万回であり、内蔵電池の容 量を約1/4以下(80/17.5=4.57)に設定 40 することができる。

【0024】◆ [ガス漏洩検出(正常検出)]次に、図12を用いて、ガス漏洩異常を検出する動作(正常であることを検出する動作)について説明する。ここでは、第1所定時間毎(例えば、1時間毎)に検出したガス流量値が、第1所定流量値Q1(例えば、5 [L]/[h]=約1.4*10-6[m³]/[s])以上である状態を、第2所定時間以上(例えば、720時間(30日に相当)以上)継続して検出した場合に、ガス漏洩異常であると検出する。これらの処理は、例えば、異常50検出手段100内のCPU110にて実行される。

L4

[ガス漏洩検出タイミング] ガス漏洩検出タイミングは、例えば、1時間毎(第1所定時間に相当する)に実行される。図12中の「ガス漏洩検出タイミング」の矢印が、1時間毎のタイミングを示している。ここで、第2所定流量値Q2は、第1所定流量値Q1よりも高い値に設定されている。

【0025】 [調節手段の状態及びガス流量値の検出] 調節手段30は、ガス漏洩検出タイミングにおいて、第 1流量検出手段40あるいは第2流量検出手段50で検 出されたガス流量値が第2所定流量値Q2未満である場 10 合に、全開状態から全閉状態に制御される。また、全閉 状態に制御された後、第2流量検出手段50を用いて、 より正確にガス流量値が検出される。また、調節手段3 0は、ガス漏洩検出タイミングにおいて、第1流量検出 手段40あるいは第2流量検出手段50で検出されたガス流量値が第2所定流量値未満でない場合は、通電され ず全開状態を維持している。

[検出流量値]ガス漏洩検出タイミングで検出された検出流量値は、調節手段30を全閉制御して第2流量検出手段50で検出した検出流量値(この場合、第2所定流 20量値Q2未満である時の検出流量値)の方が、調節手段30を全開制御して第1流量検出手段40あるいは第2流量検出手段50で検出した検出流量値(この場合、第2所定流量値Q2以上である時の検出流量値)よりも誤差が小さい。よって、検出流量値が第1所定流量値Q1以上であることを、より正確に判定できる。また、第2所定流量値Q2以上の場合は、より正確にガス流量値を検出するまでもなく、明らかに第1所定流量値Q1以上であると判定できる。

【0026】[異常検出カウンタ及び異常検出状態]異 30常検出カウンタは、例えば、ガス漏洩検出タイミング毎に、検出流量値が第1所定流量値Q1以上である場合に値が+1され、検出流量値が第1所定流量値Q1未満である場合は値が0に戻される。この値が第2所定時間に相当する値より大きくなった時点でガス漏洩異常を検出する。図12の場合は、異常と検出されなかった場合を示している。このため、異常検出されなかった場合を示している。このため、異常検出状態(例えば、異常検出状態を示すフラグ)は、OFF状態を維持している。【0027】◆[ガス漏洩検出(異常検出)]次に、図13を用いて、ガス漏洩異常を検出する動作(異常を検出する動作)について説明する。第1所定時間毎に検出したガス流量値が、第1所定流量値Q1以上である状態を、第2所定時間以上継続して検出した場合に、ガス漏

常検出手段100内のCPU110にて実行される。 [ガス漏洩検出タイミング]ガス漏洩検出タイミング は、図12の説明と同じであるので省略する。

洩異常であると検出する。これらの処理は、例えば、異

[調節手段の状態及びガス流量値の検出] 調節手段30 の状態及びガス流量値の検出については、ガス漏洩異常を検出する前の期間(図13中の「異常検出状態(O

50

N)」の手前の期間)は図12の説明と同じである。ただし、ガス漏洩異常を検出した後の期間(図13中の「異常検出状態(ON)」以後の期間)は、調節手段30を全閉状態に制御して、異常状態からの復帰に備えている(微小なガスの流量値をより正確に検出して復帰の可否を判定するために、調節手段30を全閉状態に制御しておく)。

[検出流量値] 検出流量値については、ガス漏洩異常を検出する前の期間(図13中の「異常検出状態(ON)」の手前の期間)は図12の説明と同じである。ただし、ガス漏洩異常を検出した時点(図13中の「異常検出状態(ON)」の時点)で、安全のためにガスを遮断等した場合は、図13に示すように、ガスが遮断され、ガスの流量値が0(ゼロ)になるので、ガスの検出流量が0(ゼロ)になる。検出流量値の点線部分は、ガスを遮断しなかった場合に想像される検出流量値である。

【0028】[異常検出カウンタ及び異常検出状態]異常検出カウンタは、例えば、ガス漏洩検出タイミング毎に、検出流量値が第1所定流量値Q1以上である場合に値が+1され、検出流量値が第1所定流量値Q1未満である場合は値が0に戻される。この値が第2所定時間に相当する値より大きくなった時点でガス漏洩異常を検出する。図13中で、異常検出カウンタが第2所定時間に相当する値より大きくなった時点で、異常検出状態を引きるで、異常検出状態を示すフラグ)をONにする。異常検出状態をONにした時点で、異常処置を実行し、例えば、選断用電磁弁71を駆動してガスを遮断したり、LCD表示器81あるいはLED82を駆動してガス漏洩異常であることを表示したり、警報ブザー91を駆動して整報を発生させる。異常処置には他にも種々の方法が考えられる。

【0029】◆[異常検出状態からの復帰(正常復 帰)]次に、図14を用いて、ガス漏洩異常を検出した 後、異常検出状態から復帰する動作(正常と判定して復 帰する動作) について説明する。例えば、一旦、ガス漏 洩異常を検出して、ガスを遮断した場合、その後は設備 等でガスを使用できない。このため、作業者等による異 常部分の修理等が完了すれば、元通りガスを使用できる ようにする。ただし、元通りガスを使用できるようにす るには、正常に修理が完了していることを判定できた場 合のみとする。正常に修理が完了しているか否かの判定 は、一時的に異常処置を解除して(ガスの遮断等を解除 して)ガスの検出流量値(ほとんど0(ゼロ)の状態) に基づいて判定する。一時的に異常処置を解除するため のトリガとしては、復帰要求手段の操作(例えば、復帰 用ボタンを押す操作)を用いる。ガス漏洩異常が検出さ れている場合(この場合、異常検出状態(ON)の場 合)、復帰要求手段が操作されると、第3所定時間の間 (例えば、5分間)仮復帰状態になり、一時的に異常処

置を解除する。そして、調節手段30を全閉状態に維持 し、第4所定時間毎(例えば、2秒毎)にガス流量値を 検出する。との場合は、異常検出状態からの復帰である ので、正常に修理が完了していれば、ガス流量値はほぼ 0(ゼロ)のはずである。また、正常に修理が完了して いない場合(まだガス漏洩量がある場合)は、即、再異 常処置を実行するために、第4所定時間(例えば、2 秒)を第1所定時間(例えば、1時間)以下に設定して いる。第4所定時間毎(例えば、2秒毎)に検出したガ ス流量値が、第3所定流量値Q3(例えば、1 [L] / [h]=約0.28*10⁻⁶[m³]/[s])未満で ある状態を、第5所定時間以上(例えば、1分以上)継 続して検出した場合に、正常に修理が完了したと判定し て異常検出状態から復帰する。これらの処理は、例え ば、異常検出手段100内のCPU110にて実行され る。

15

【0030】[復帰要求手段の操作及び仮復帰状態への 突入] ガス漏洩異常が検出された場合、例えば、ガスが 遮断されている。作業者は、設備等でのガスの使用を停止して(ガス使用量を0(ゼロ)にして)、配管、設備 等でガス漏洩が発生している部分を特定し、特定部分を 修理する。そして、作業者は、修理が完了したら、復帰要求手段を操作する(図14中の「復帰要求手段を操作 (ON)の部分)。異常検出手段100は、復帰要求手段が操作されたことを認識し、仮復帰状態に突入する(図14中の「仮復帰状態に突入」の部分)とともに、異常処置(遮断、表示、警報等)を一時的に解除する(図14中の「異常処置を一時的に解除」の部分)。 ここで、図示しないが、「仮復帰状態」を継続可能な期間は、第3所定時間に設定される。

[ガス漏洩検出タイミング] 異常検出状態(図14中の「異常検出状態(ON)の期間)におけるガス漏洩検出タイミングは、例えば、2秒毎(第4所定時間に相当する)に実行される。図14中の「ガス漏洩検出タイミング」の矢印が、2秒毎のタイミングを示している。ことで、第3所定流量値Q3は、第1所定流量値Q1以下の値に設定されている。

【0031】[調節手段の状態及びガス流量値の検出] 異常検出状態(図14中の「異常検出状態(ON)の期間)における調節手段30は、全閉状態に維持され、ガス流量値は、第2流量検出手段50を用いて、より正確に検出される。また、調節手段30は、異常検出状態から復帰した時点(図14中の「異常検出状態からの復帰以降(図14中の「異常検出状態(OFF)以降の期間)では、図12に示す動作と同様、第1所定時間毎のタイミングにおいて、第1流量検出手段40あるいは第2流量検出手段50で検出されたガス流量値が第2所定流量値Q2未満である場合に、全開状態から全閉状態に制御され る。また、全閉状態に制御された後、第2流量検出手段50を用いて、より正確にガス流量値が検出される。また、第1所定時間毎のタイミングで第1流量検出手段40あるいは第2流量検出手段50で検出されたガス流量値が第2所定流量値未満でない場合は、制御されず全開状態を維持する。

【0032】[検出流量値]異常処置を一時的に解除する前の期間(図14中の「異常処置を一時的に解除」以前の期間)では、ガスが遮断されているので、検出流量値はほぼ0(ゼロ)である。異常処置を一時的に解除した以降の期間(図14中の「異常処置を一時的に解除」以降の期間)では、正常に修理が完了している場合なので、検出流量値はほぼ0(ゼロ)である。また、異常検出手段100は、図14中の「仮復帰状態」の期間では、調節手段30を全閉状態に維持して第2流量検出手段を用いて、検出流量値が第3所定流量値Q3未満であるか否かを、より正確に判定する。

【0033】[正常判定カウンタ及び異常検出状態]正 常判定カウンタは、図14中の「仮復帰状態」の期間に おいて、例えば、ガス漏洩検出タイミング毎に、検出流 量値が第3所定流量値Q3未満である場合に値が+1さ れ、検出流量値が第3所定流量値Q3以上である場合は 値が0に戻される。との値が第5所定時間に相当する値 より大きくなった時点でガス漏洩異常検出状態から復帰 する。図14中で、正常判定カウンタが第5所定時間に 相当する値より大きくなった時点で、異常検出状態(例 えば、異常検出状態を示すフラグ)をOFFにするとと もに、仮復帰状態を解除(図14中の「仮復帰状態を解 除」の部分)する。また、異常検出状態をOFFにした 時点で、異常処置を解除(図14中の「異常処置を解 除」の部分)し、例えば、遮断用電磁弁71をガスの遮 断から復帰させたり、LCD表示器81あるいはLED 82にガス漏洩異常から復帰したことを表示したり、警 報ブザー91の警報音を停止させてもよい。異常検出状 態をOFFにした時点で、ガス漏洩異常検出状態から正 常に復帰し、以降は図12及び図13に示す「ガス漏洩 検出」の実行を再開する。

【0034】◆ [異常検出状態からの復帰(再度、異常検出)]次に、図15を用いて、ガス漏洩異常を検出した後、異常検出状態から復帰する動作(再度、異常を検出)について説明する。仮復帰状態における第3所定時間の期間に、第4所定時間毎に検出したガス流量値が、第3所定流量値Q3未満である状態を、第5所定時間以上継続して検出しなかった場合に、正常に修理が完了していないと判定し、再度、異常処置を実行する。これらの処理は、例えば、異常検出手段100内のCPU110にて実行される。

[0035] [復帰要求手段の操作及び仮復帰状態への 突入]復帰要求手段の操作及び仮復帰状態への突入は、 図14の説明と同じであるので省略する。また、「仮復

帰状態」を継続可能な期間は、第3所定時間に設定される。

17

[ガス漏洩検出タイミング] ガス漏洩検出タイミングは、図14の説明と同じであるので省略する。

[調節手段の状態及びガス流量値の検出] 異常検出状態 (図15中の「異常検出状態(ON)の期間) における 調節手段30は、図14の説明と同じであるので省略する。

[検出流量値] 異常処置を一時的に解除する前の期間 (図15中の「異常処置を一時的に解除」以前の期間) では、ガスが遮断されているので、検出流量値はほぼ0 (ゼロ) である。異常処置を一時的に解除した以降の期 間(図15中の「異常処置を一時的に解除」以降の期 間)では、正常に修理が完了していない場合なので、検 出流量値が変動しており、ガス漏洩が発生していること を表している。また、異常検出手段100は、図15中 の「仮復帰状態」の期間では、調節手段30を全閉状態 に維持して第2流量検出手段を用いて、検出流量値が第 3所定流量値Q3未満であるか否かを、より正確に判定 する。また、ガス漏洩異常を再度、検出した時点(図1 5中の「異常検出状態(ON継続)」の時点)で、安全 のためにガスを再遮断等した場合は、図15に示すよう に、ガスの検出流量が0(ゼロ)になる。検出流量値の 点線部分は、ガスを遮断しなかった場合に想像される検 出流量値である。

【0036】[正常判定カウンタ及び異常検出状態]正常判定カウンタは、図15中の「仮復帰状態」の期間において、例えば、ス漏洩検出タイミング毎に、検出流量値が第3所定流量値Q3未満である場合に値が+1され、検出流量値が第3所定流量値Q3以上である場合は30値が0に戻される。この値が第5所定時間に相当する値より大きくなった時点でガス漏洩異常検出状態から復帰する。図15では、正常判定カウンタは、第3所定時間の期間に第5所定時間に相当する値より大きくならなかった状態を表している。この場合は、第3所定時間の期間に第5所定時間に相当する値より大きくならなかった状態を表している。この場合は、第3所定時間が経過した時点で、正常に修理が完了していないと判定し、再度、異常処置を実行(図15中の「再度、異常処置を実行」の部分)するとともに、仮復帰状態を解除(図15中の「仮復帰状態を解除」の部分)する。

【0037】 [復帰あるいは再度異常処置を実行するまでに要する時間] 従来のガスメータは、機械式流量検出手段の処理を踏襲していた。機械式流量検出手段では、その構造上、微小なガス流量値を検出するためには、数分〜数十分の時間を要していた。しかし、本実施の形態で説明したガスメータを用いれば、微小なガス流量値の検出を数ms〜数百msで検出できるので、従来よりも、より速く異常検出状態から復帰あるいは再度異常処置を実行することができる。

【0038】また、本実施の形態に説明したガスメータ に対して、少なくともガス漏洩検出に必要なものを備え 50

た、ガス漏洩検出装置を構成するとともできる。

[0039] 本発明のガス漏洩検出装置あるいはガスメ ータは、本実施の形態で説明した構成、制御方法、手順 等に限定されず、本発明の要旨を変更しない範囲で種々 の変更、追加、削除が可能である。例えば、本発明のガ ス漏洩検出装置あるいはガスメータの構成は、本実施の 形態に示す図7に限定されるものではない。流量検出手 段40、50及び調節手段30は、本実施の形態に示し た超音波の発信受信器及びステップモータに限定される ものではない。また、調節手段30の構造及び形状につ いては、本実施の形態に示した図7、図8、図9に限定 されるものではない。可動部材32及び固定部材33 の、開口部32a、33a及び閉口部32b、33bの 個数及び形状については、本実施の形態に限定されるも のではない。また、可動部材32及び固定部材33の形 状及び構造については、本実施の形態に限定されるもの ではない。異常検出手段100の構成は、本実施の形態 に示した図10に限定されるものではない。流量検出手 段40、50を用いた検出流量値特性は、本実施の形態 に示した図4、図5に限定されるものではない。また、 流量検出手段は、1つでもよい。また、以上(≧)、以 下(≦)、より大きい(>)、未満(<)等は、等号を 含んでも含まなくてもよい。また、本実施の形態の説明 に用いた数値は一例であり、この数値に限定されるもの ではない。また、ガス漏洩異常検出の動作、異常検出状 態からの復帰時の動作は、本実施の形態に示した図1 2、図13、図14、図15に限定されない。また、本 実施の形態では、異常検出を第1所定時間毎に実施した が、所定時間毎でなく、ランダムなタイミングで実施し てもよい。異常検出のタイミングは種々のタイミングに することが可能である。また、本実施の形態では、検出 流量値が第1所定流量値以上である状態を、第2所定時 間継続して検出した時にガス漏洩異常と検出したが、所 定時間の継続に限定されない。例えば、検出流量値に応 じて継続時間を変更するようにしてもよい。

[0040]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1~7のいずれかに記載のガス漏洩検出装置あるいはガスメータを用いれば、調節手段の駆動回数を低減させて、調節手段の駆動に使用する電池の消費電流を低減させることができ、小流量のガス漏洩量であってもより確実にガスの漏洩を検出することができるガス漏洩検出装置あるいはガスメータを提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】ガスメータあるいはガス漏洩検出装置の配管 と、超音波式流量検出手段でガス流量値を検出する原理 を説明する模式図である。

【図2】副流路の効果を説明するための模式図である。

【図3】副流路のガス流量値を検出すれば主流路のガス 流量値が推定できるととを説明するための模式図であ

る。

【図4】副流路に超音波式流量検出手段を用いた場合の 検出流量値特性の例を示す図である。

【図5】副流路が設けられていない部分の主流路に超音 波式流量検出手段を用いた場合の検出流量値特性の例を 示す図である。

【図6】ガスメータの一実施の形態のブロック図である。

【図7】ガスメータの一実施の形態の概略構成図である。

【図8】調節手段30の構成の例を示す図である。

【図9】固定部材33、可動部材32の例を示す図である。

【図10】異常検出手段100の構成図の例である。

【図11】ガス使用量測定タイミング、ガス漏洩検出タイミング、調節手段の状態、調節手段の消費電流を説明する図である。

【図12】ガス漏洩検出(正常検出)の動作例を説明す米

* る図である。

【図13】ガス漏洩検出(異常検出)の動作例を説明する図である。

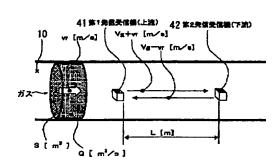
【図14】ガス漏洩異常検出状態からの復帰(正常復帰)の動作例を説明する図である。

【図15】ガス漏洩異常検出状態からの復帰(再度、異常検出)の動作例を説明する図である。

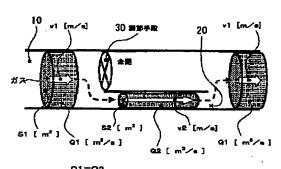
【符号の説明】

	1 0	主流路
10	2 0	副流路
	3 0	調節手段
•	4 0	第1流量検出手段
	5 0	第2流量検出手段
	70	遮断手段
	8 0	表示手段
	9 0	警報手段
	100	異常検出手段
:	120	電源

[図1]

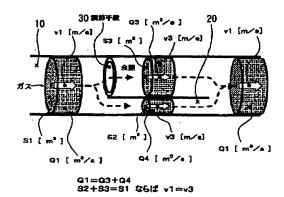


[図2]

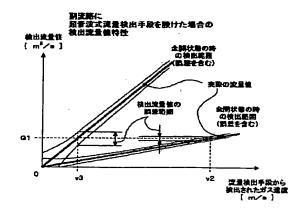


Q1=Q2 61>62 ならば v1<v2

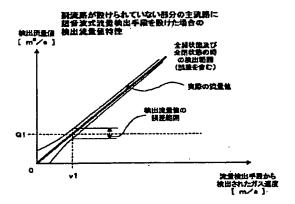
【図3】



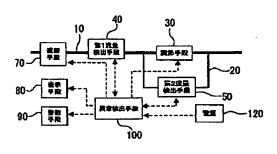
【図4】



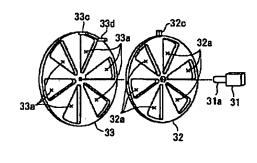
[図5]



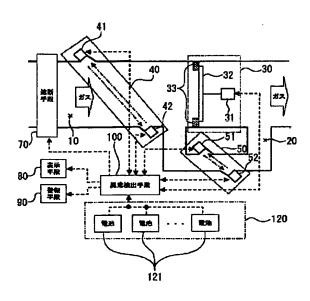
【図6】



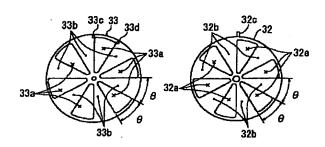
[図8]



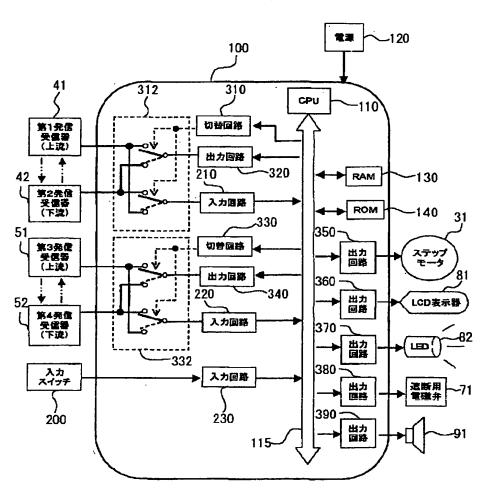
【図7】



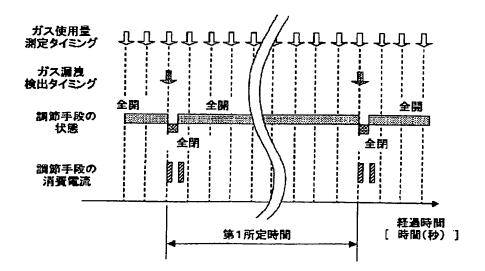
【図9】



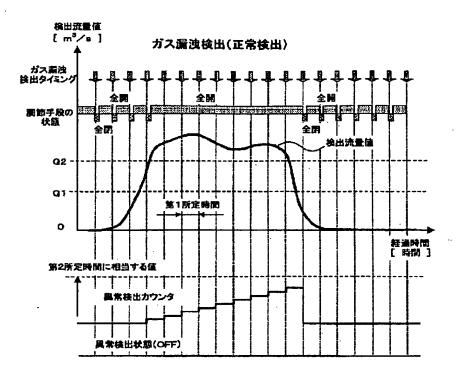
[図10]



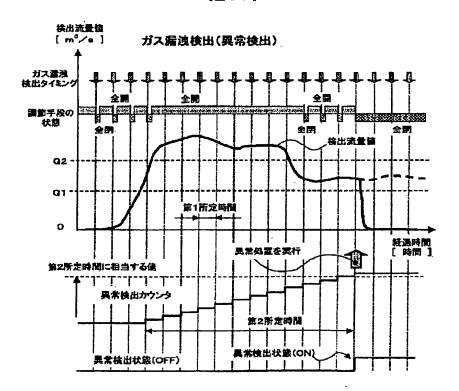
【図11】



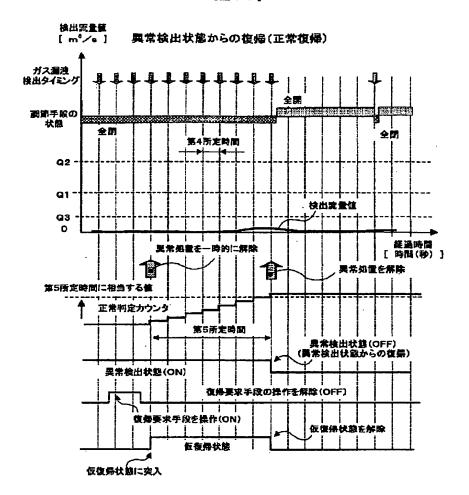
[図12]



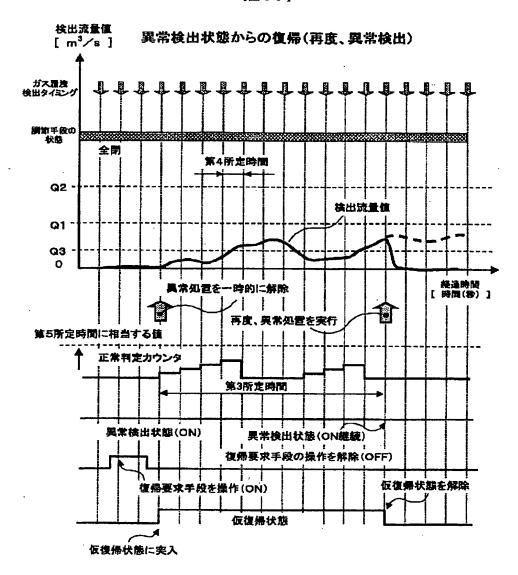
[図13]



[図14]



[図15]



フロントペー	ージの続き			
(51)Int.Cl	識別記号	FΙ	テーマコート	(参考)
// G01F	1/66 1 0 1	G01F	1/66 1 0 1	
(72)発明者	松下 博 大阪府大阪市平野町4-1-2 大 株式会社内	(72)発明者 大阪瓦斯	藤井 泰宏 大阪府大阪市平野町4-1-2 株式会社内	大阪瓦斯
(72)発明者	南 忠幸 大阪府大阪市平野町4-1-2 大 株式会社内	(72)発明者 大阪瓦斯	田川 滋 大阪府大阪市平野町 4 - 1 - 2 株式会社内	大阪瓦斯

(72)発明者 木村 幸雄

愛知県東海市新宝町507-2 東邦瓦斯株

式会社総合研究所内

(72)発明者 廣山 徹

愛知県東海市新宝町507-2 東邦瓦斯株

式会社総合研究所内

(72)発明者 水越 二郎

富山県新湊市本江2795番地 東洋ガスメー

ター株式会社内

(72)発明者 堀 富士雄

富山県新湊市本江2795番地 東洋ガスメー

ター株式会社内

(72)発明者 森井 信好

富山県新湊市本江2795番地 東洋ガスメー

ター株式会社内

(72)発明者 中村 暢宏

富山県新湊市本江2795番地 東洋ガスメー

ター株式会社内

Fターム(参考) 2F030 CA03 CB02 CC13 CD08 CE04

CE22 CE25 CE27 CF05 CF08

CF11

2F035 DA14

2G067 AA14 BB22 BB40 CC04 DD04

EE09 EE12

3J071 AA02 BB11 BB14 EE02 EE25

EE37 FF03

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.